Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2001-138700 (43) Date of publication of application: 22.05.2001

B44F 7/00 (51)Int.Cl. B44C 1/20 B44F 1/02

(21)Application number : 11-321052 (71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

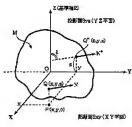
(22)Date of filing: 11.11.1999 (72)Inventor: KAWAI NAOKI

# (54) EMBOSSED DECORATIVE, SHEET HAVING THREE-DIMENSIONAL PATTERN AND METHOD FOR MANUFACTURING IT

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To express an arbitrary three-dimensional pattern by hairline thread grooves. SOLUTION: A recording plane Sxy is defined on an X-Y plane in an X-Y-Z three- dimensional coordinate system, a projection plane Syz on a Y-Z plane and a reference axis R on the Z-axis, and thereby a three-dimensional structure M in an arbitrary shape is defined. A large number of sampling points Q (x, y, z) are defined on the surface of the three-dimensional structure M and a normal vector N at the position of each sampling point Q is determined. An angle ξ of intersection of a projection vector N\* obtained by projecting the normal vector N on the projection plane Syz and the reference axis R is

determined and an azimuth angle  $\theta$  being  $\theta = \xi/2$  is



defined. An azimuth vector in the direction corresponding to the azimuth angle  $\theta$  is defined on a projection point P (x, y, 0) obtained by projecting the sampling point Q on the recording plane Sxy and thereby a vector field is formed on the recording plane Sxy. By forming a large number of hairline thread grooves extending in the direction along this vector field, as an indented pattern, a three-dimensional pattern of the three-dimensional structure M can be expressed in a simulated manner by anisotropic reflection of the pattern.

#### (19)日本國特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-138700 (P2001-138700A)

(43)公開日 平成13年5月22日(2001.5.22)

(51) Int.Cl.7		裁別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
<b>B44F</b>	7/00		B44F	7/00	
B 4 4 C	1/20		B44C	1/20	Λ
	3/02			3/02	Λ
B44F	1/02		B44F	1/02	

#### 審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 20 頁)

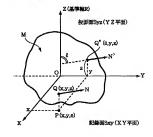
(21)出顯番号	特職平11-321052	(71)出題人	000002897	
			大日本印刷株式会社	
(22) 出版日	平成11年11月11日(1999, 11, 11)		東京都新宿区市谷加賀町 -丁目1番1号	
		(72)発明者	河合 直樹	
		(7 a) (h.m.)	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内	
		(74)代理人		
			弁理士 志村 浩	

#### (54) 【発明の名称】 立体模様を有するエンポス化粧シートおよびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 任意の立体模様をヘアライン条溝によって表現する。

【解集手段】 XYZ三次市職無承におけるXY平面上 に記録面Sxy、YZ平面上に投影面Syz、Z韓上に 志準軸目を定議し、任意形状の三次元構造体体定義す る。三次元構造体外の表面上に多数の標本点Q(x、 y、z)を定義。と毎年本点の位置における法律へクトルトを実める。 注載ペクトルトを共影面Syzに投影 して得られる投影ペクトルトを共影面Syzに投影 して得られる投影ペクトルトを共影面Syzに投影 して得られる投影ペクトルトを共影面Syzに投影 して得られる投影ペクトルトを共影面Syzに投影 して得られる投影ペクトルトを表が画的な字で表 を記録面Sxy上に投影して得られる投影点P(x、 y、0)上に、方位自らに配じた前を向いた方位ペクトルを整備することにより、記録面Sxy上に欠りトル 場を形成する。このベクトル場に沿った方向に伸びる多 数のヘアライン条港を回り、手として形成すれば、 その探月柱反射により、疑似的に三次元構造体Mの立体 経費を表現下る。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 異方性反射を生じる凹凸構造により立体 模様を表現したエンボス化粧シートを製造する方法であって、

所定の記録面と、所定の基準軸と、この基準軸を含む所 定の投影面と、立体模様の原画像となる三次元構造体 と、を定義する段階と、

前記三次元構造体の表面上に多数の標本点Qを定義し、 これら各標本点Qのそれぞれについて法線ペクトルNを 求め、この法線ペクトルNを前記投影面に投影して得ら れる投影ペクトルN\*と前記基準軸との交差角 6 を求め る段階と

前記各標本点Qを前記記録面に投影して得られる投影点 Pを定義し、各投影点Pについて、対応する標本点Qに ついて求められた前記交差角&に応じた方位角のを定義 する段階と、

削記記録面上において、多数の投影点Pについてそれぞれ所定の参照方向Uに対して方位角/をなす方向を向いた方位ペクトルVを求め、前記記録面上に求められた多数の方位ペクトルVに沿った多数のヘアラインHを定義する段階と、

前記多数のヘアラインHを物理的な凹凸構造としてエン ボス化粧シート上に形成する段階と、

を有することを特徴とする立体模様を有するエンボス化 粧シートの製造方法。

【韓東項2】 精束項1に単数の製造方法において、 記録面に対して直交する基準軸を定義し、この基準軸に 平行な方向から見たときに原面が生じない精造をもった 三次元構造体を定義し、交差角をが、一90° mmを が の範囲となるように設定することを特徴とする立 体模様を有するエンボス化能シートの製造方法。

【請求項3】 請求項2に記載の製造方法において、 方位角のを、の=k・f (ただし、kは1未満の定数) なる式に基づいて定義し、方位角のが交差角をに対して 線形関係を維持するように設定することを特徴とする立 体模様を有するエンボス化粧ンートの製造方法、

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の製造方法において、

XYZ三次元座標系において、変数X、Y、Zの関係式 として定義できる幾何学立体を、三次元構造体として定 義することを特徴とする立体機様を有するエンボス化粧 シートの製造方法。

【請求項5】 請求項1~3のいずれかに記載の製造方法において、

立体模様の原画像となる三次元構造体を直接定義する代わりに、当該三次元構造体の表面上の任意の標本点以、 おける法様ペントルドを繋立て完美することにより、 該三次元構造体を間接的に定義するようにしたことを特 後とする立体模様を有するエンボス化能シートの製造方 法. 【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の製造方法において.

記録面上に投影点Pを定義し、この投影点Pから逆に各 標本点Qを求めるようにすることを特徴とする立体模様 を有するエンボス化粧シートの製造方法。

【請求項7】 請求項6に記載の製造方法において、 記録面上にヘアラインHの起点となるべき第1番目の投 影点P1を定義し、

第:番目の投影点Piについて求められた方位ベクトル Viの方向に、この投影点Piから所定距離Liだけ隔 たった位置に、第(i+1)番目の投影点P(i+1) を定義する処理を、i=1~Iまで合計I回線り返し行 い。

第1番目の投影点P1から第(1+1)番目の投影点P (I+1) に至るまでの合計(I+1)個の投影点を順 に連結する曲線に基づいて1本のヘアラインHを定義す ることを特徴とする立体模様を有するエンボス化粧シー トの製造方法。

【請求項8】 請求項「に記載の販適方法において、 記録面上に規則的に配置された複数の格子点を完積し、 これも格子点の位置を包数に基づいてランダムに移動さ せ、移動後の各点の位置にそれぞれ起点となるべき第1 番目の投影点戸1を定義することを特徴とする立件模様 を有するエンボス化料シートの製造方法。

【請求項9】 請求項7または8に記載の製造方法において、

第1番目の投影点P1と第(1+1)番目の投影点P (1+1)との距離し、はおび繰り返し数1を、温数に 基づいて決定するようにし、個々のヘアラインHの長さ がランダムに決定されるようにしたことを特徴とする立 体模様を有するエンポス化能シートの製造方法。

【請求項10】 異方性反射を生じる凹凸構造により立 体機様を表現したエンボス化粧シートを製造する方法で あって、

【請求項11】 請求項1~10のいずれかに記載の製造方法において、

1本のヘアラインHの線幅を、両端部において漸減させ

るようにしたことを特徴とする立体模様を有するエンボ ス化粧シートの製造方法。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかに証拠の要 造方法におけるヘアラインHを定義する段階までを演算 処理によって実行し、ヘアラインHの内部領域と外部領域とかなる工値面後を示す前後データを作成する機能 を有するエンボス(他近シート用画像データの作成装置。 当まり 13 請求項1~11のいずれかに記憶の要 造方法におけるヘアラインHを定義する段階までの演算 処理を、コンピュータ上実行させるためのプログラムを 記録したコンピュータが表現の可能を記載核水

【請求項14】 請求項1~11のいずれかに記載の製造方法におけるヘアライン日を定義する段階までを実行することにより記録面上に得られた多数のヘアラインが、物理的な凹凸構造として形成されていることを特徴とするエンボス化粧シートもしくはエンボス版。

【請求項15】 異方性反射を生じる凹凸構造により立 体模様が記録されているエンボス化粧シートまたはエン ボス版であって、

記録面上には、多数のヘアライン条溝からなる凹凸構造 が形成されており、各ヘアライン条溝は、記録面上に定 義された所定のベクトル場に沿った向きに配置されてお

立体模様の原画像となる三次元標準体の表面上の極本点 Qについての法様ペクトルバの特定の方向に関する方向 成分と、前定標本点Qの前距記録画上への投影点でにお ける前距ペクトル場の示す方向との間に所定の相関関係 が形成されていることを特徴とする立体模様が記録され ているエンボス(板を)ートまたはエンボス版。

【請求項16】 請求項15に記載のエンボス化粧シートまたはエンボス版において、

立体模型の頂面後となる三次元構造体の表面上の概本点 (についての法様ペクトルトについて、所定の基準検告 含む接着低上への投影ペクトルトル\*を定義した場合に、 前記基本機と前記投影ペクトルト\*とのなす交差身を と、前言圏本点の記録面上への投影力における形式されて 小場の示す方向との間に所定の相関関係が形式されて いることを特徴とする立体体機が記録されているエンボ ス化粧シートまではエンボス原、

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、立体模様を有する エンボス代粧シートおよびその製造方法に関し、特に、 建材・家具の表面や車両の内装などを構成するエンボス 化粧シートに、ヘアライン条形成することにより立 体模様を表現する技術に関する。

#### [0002]

【従来の技術】壁紙や床材などの建材の表面装飾、家具 の表面装飾、車両の内装装飾などに、エンボス化粧シートが広く利用されている。特に、多数のヘアライン条準 が形成されたエンボス化粧シートでは、照明光の反射方 向に異方性が生じるため、ある方向から観察すると強い 反射光が得られ、別の方向から観察すると反射光は見ら れないという現象が生じる。このような異方性反射を利 用して、木目柄パターンの昭り模様を表現しようとする 試みが提案されている。たとえば、特開平10-287 033号公報には、木材繊維の配向性を考慮することに より、多数のヘアライン条溝が形成されたエンボス化粧 シートを作成し、木目柄パターンの昭り様様を表現する 方法が開示されている。また、特願平10-18771 8号明細書や特願平10-220237号明細書には、 このヘアライン条溝により照り模様を表現する方法の更 なる改良案が開示されている。これらの方法では、実用 上は、いずれもコンピュータを用いてヘアラインパター ンに対応する画像データを演算により求め、この画像デ ータに基づいて、たとえば露光やエッチングなどのプロ セスを行い、物理的なエンボス版上に凹凸パターンを形 成し、このエンボス版を用いて、エンボス化粧シートを 大量生産するのが一般的である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、ヘア タイン条浦の異方性反射を利用すれば、本目格パターン の照り複雑とどが表現できることは既に実証されてい る。しかしながら、達材や家具などの凝砂模様は必ずし 金板機体として利用されている。、他、立体模様からなる 装飾は、高級感を酸し出すことができ、あらゆる物品の 表面描熱しとで移れている。ことろが、任意の立体模 様をヘアライン条浦によってエンボス化粧シート上に表 現する事だは、現在まで確立されていないため、任意の な板機を表現することができなかった。

【0004】そこで本発明は、任意の立体模様をヘアラ イン条溝によって表現したエンボス化粧シートおよびそ の製造方法を提供することを目的とする。

[0005] 【課題を解決するための手段】(1) 本発明の第1の熊 様は、異方性反射を生じる凹凸構造により立体模様を表 現したエンボス化粧シートを製造する方法において、所 定の記録面と、所定の基準軸と、この基準軸を含む所定 の投影面と、立体模様の原画像となる三次元構造体と、 を定義する段階と、定義した三次元構造体の表面上に多 数の標本点Qを定義し、これら各標本点Qのそれぞれに ついて法線ベクトルNを求め、この法線ベクトルNを投 影面に投影して得られる投影ベクトルN\*と基準軸との 交差角をを求める段階と、各種本占0を記録而に投影1. て得られる投影点Pを定義し、各投影点Pについて、対 応する標本点Qについて求められた交差角をに応じた方 位角のを定義する段階と、記録面上において、多数の投 影点Pについてそれぞれ所定の参照方向Uに対して方位 角 $\theta$ をなす方向を向いた方位ベクトルVを求め、記録面 上に求められた多数の方位ベクトルVに沿った多数のヘ アラインHを定義する段階と、この多数のヘアラインH を物理的な凹凸構造としてエンボス化粧シート上に形成 する段階と、を行うようにしたものである。

[0006](2) 本発明の第2の態模は、上述の第1 の態様に係る立体模様を有するエンボス化粧シートの製 最方法において、記録面に対して重文する基準軸を定義 し、この基準軸に平行な方向から見たときに随面が生じ ない構造をもった三次元構造体を定義し、交差所をが、 -90°≤ε≤+90°の範囲となるように設定するよ うにしたものである。

[0007](3) 本列則の第3の機構は、上途の第2 の態様に係る立体模様を有するエンボス化粧シートの製造方法において、方位角のを、θ=k・f (ただし、k は1未満の定数)なる式に基づいて定義し、方位角のが 交差角をに対して線形関係を維持するように設定するようにしたものである。

【0008】(4) 本発明の第4の態様は、上述の第1 ~3の態様に係る立体模様を有するエンボス化粧シート の製造方法において、XYZ三次元連帳系において、変 数X、Y、Zの関係式として定義できる幾何学立体を、 三次元構造体として定義するようにしたものである。

【0009】(5) 本発明の第5の態機は、上途の第1 ~3の態機に係る立体模数を有するエンボス化能シート の製造方法において、立体模様の原面像となる三次元構 造体を直接定義する代わりに、当該三公元構造体の表面 上の任意の標本点のにおける注線ベクトルNを数式で定 義することにより、当該三公元構造体を同族的に定義す 表ようにしたものである。

【0010】(6) 本発明の第6の態様は、上述の第1 ~5の態様に係る立体模様を有するエンボス化粧シート の製造方法において、記録面上に投影点Pを定義し、こ の投影点Pから逆に各様本点Qを求めるようにしたもの である。

【0011】(7) 本等明の第7の應線は、上述の第6 の應像に係る立体機能をするエンボス化粧シートの製造が法において、記録面上にケフラインドの起点をなるべき第1番目の投影点P1を定義し、第1番目の投影点 Piについて求められた方位ペクトルV1の方向に、こ 毎(i+1)番目の投影点P(i+1)を定義する処理 を、i=1~1まで合計1回線り返し行い、第1番目の投影点P1かの影点P(i+1)を正義する処理 を、i=1~1まで合計1回線り返し行い、第1番目の 投影点P1から前 (i+1)番目の投影点P(i+1)に至るまでの合計(i+1)個の投影点を順に連結する 曲線に基づいて1本のペアラインHを定義するようにしたものである。

【0012】(8) 本発明の第8の糖様は、上述の第7 の態様に係る立体機能を有するエンボス化粧シートの製 活方法において、試練面上に規則的に配置された複数の 格子点を定義し、これら格子点の位置を掲数に基づいて ランダムに移動させ、移動後の各点の位置にそれぞれ起 点となるべき第1番目の投影点P1を定義するようにし たものである。

【0014】(10) 本勢男の第10の期機は、東方性反射を生じる四凸構造により立体模様を表現したエンボス化能シートを製造する方法において、立体模様の原画像となる三次元構造体の表面に配置された多数の標本点のとこれら有様の44人の大きを開発したの数数機がありませます。 各種本点 Qの赤たれぞれについて法據ペクトルルを求め、各種本点 Qの赤たれぞれについて法據ペクトルルの特定の方向に関する方向成分に対して相限をもった方位ペクトルルと、記録面上の、当該様本点に対応さる整数点中のと重な変に変載、記録面上に定義をれた多数の方位ペクトルルとによって記録面上にで義された多数の方位ペクトルルとによって記録面上にで表された多数の方位ペクトルルとによって記録面上に、された今次のペアライン日を定義し、これらペアライン日に指導を飛ばよって凹凸構造を形成するようにしたものである。

【0015】(11) 本発明の第11の那様は、上述の第 1~10の態様に係る立体模様を有するエンボス化粧シ トの製造方法において、1本のヘアライン日の線幅 を、両端部において漸強させるようにしたものである。

【0016】(12) 本発明の第12の趣様は、上述の第 1~11の趣様に係る立体模様を有するエンボス化粧シ トの製造方法におけるヘアラインHを定義する段階は でを演算処理によって実行し、ヘアラインHの内部領域 と外部領域とからなる二値画像を示す画像データを作成 する機能を有するエンボス化粧シート用画像データの作 成業都を推破するようはしためのである。

[0017] (13) 本羽川の第13の開催は、上途の第 1~11の原線に係る立体機能を育するエンボス化能シ ートの製造方法におけるヘアライン目を定義する段階ま での譲渡処理をコンピュータに実行させるたかのアログ ラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録す るようにしたものである。

【0018】(14) 本等即の第14の歴様は、上途の第 1~11の理様に係る立体機能を有ちるエンボス化粧・ 一への製造方法におけるヘアラインはを実著する機能で を契行することにより得られるヘアラインを、物理的 な担心構造としてエンボス化粧・ートもしくはエンボス 版上形破するようにしたものである。

【0019】(15) 本発明の第15の態様は、異方性反射を生じる凹凸構造により立体模様が記録されているエ

ンボス化粧シートまたはエンボス板において、記録面上 には、多数のヘアライン条沸からなる凹凸構造が形成さ れており、条ヘアライン条沸は、記録面上に定義された 所定のベクトル場に沿った向きに配置されており、立体 模様の原画像となる三次元務造体の表面上の標本点句は 分と、標本点の配録面上への投影点Pにおけるベクトル 場の示方向との間に近の相関係が形成されている ようにしたものである。

[0020](16) 本勢明の第16の服機は、上途の第 15の職嫌に係るエンボス化粧シートまたはエンボス版 において、立体模様の原面酸となる三次元構造体の表面 上の標本点Qについての法線ペクトルトについて、所定 の基準軸を含む投影面上への投影ペクトルト。を定義し た場合に、基準軸と投影ペクトルトとのなず交差角を と、個本点Qの記録面上への投影を見たおけるベクトル 場の示う方向との間に所定の相関関係が形成されている ようにしたものでする。

【発明の実施の形態】§1. 本発明に係るエンボス化粧

## [0021]

シート作成の基本原理 ここでは、本発明に係る立体模様を有するエンボス化粧 シートを作成するための基本的な手順を、図1の流れ図 を参照しながら説明する。本発明の基本概念は、多数の ヘアラインパターンをエンボス加工によって化粧シート 上に凹凸構造として構成し、この凹凸構造の異方性反射 の性質を利用して、立体模様の表現を行う点にある。図 示する流れ図において、ステップS1~S5までの段階 は、多数のヘアラインからなる二次元平面パターンを定 養する段階であり、本実施形態の場合、コンピュータを 用いた演算処理によって、このヘアラインパターンに対 応する二値画像データを生成している。最後のステップ S6は、このヘアラインパターンを示す一値画像データ に基づいて、物理的な凹凸構造を形成する段階である。 【0022】まず、ステップS1において、所定の記録 面と、所定の基準軸と、この基準軸を含む所定の投影面 と、立体模様の原画像となる三次元構造体と、を定義す る。ここで、記録面は、ヘアラインからなる二次元平面 パターンを形成するための二次元平面であり、後述する 演算により、この記録面上にヘアラインパターンが得ら れることになる。基準軸は、後述する交差角をを求める ための基準となる軸であり、投影面はこの基準軸を含む 面として定義される。基準軸および投影面は、記録面に 対してどのような位置関係に定義してもかまわないが、 本発明に係るエンボス化粧シートでは、この投影面に沿 って視線を移動させたときに立体感が得られることにな るので、エンボス化粧シートの一般的な観察態様を考慮 した場合、記録面に対して直交するような投影面を定義

し、この投影面上に含まれる1本の直線として基準軸を

定義するのが最も効率的である。一方、三次元構造体

は、立体模様の原画像としての役割を果たす構造体であ り、その表面形状が立体模様として表現されることにな る。したがって、表現したい立体模様に応じて、任意の 三次元構造体を定義することができる。

【0023】前述したように、図1のステップS1~S 5の手順は、コンピュータを用いた演算処理によって実 行される。したがって、ステップS1で定義される記録 面、基準軸、投影面は、いずれも三次元座標系内の面も しくは軸を示す式として定義されることになり、三次元 構造体はこの三次元座標系内に配置された立体データと して定義されることになる。ここに示す実施形態では、 図2に示すようなXYZ三次元直交座標系におけるXY 平面を記録面Sxyとし、Z軸を基準軸Rとし、YZ平 面を投影面Syzとした例を示すこととし、このXYZ 三次元座標系上に、任意の立体形状をもった三次元構造 体Mが定義されているものとして、以下の説明を行うこ とにする。任意形状をもった三次元構造体Mは、たとえ ば、多数のポリゴンからなる構造体として定義すること ができ、コンピュータ上では、これら各ポリゴンを示す データ (たとえば、各ポリゴンの頂点座標を示すデー タ)として取り扱うことができる。もっとも、単純な幾 何学立体を三次元構造体Mとして定義するのであれば、 単純な式によって立体形状を表現することも可能であ る。このような単純な幾何学立体を用いた具体例につい ては、85で述べることにする。 【0024】続いて、ステップS2において、三次元機

造体地の表面上上を敷の陽本点のを完美する。この欄本 点句は、三次元階進体Mの表面を代表するためのサンプ ル点として機能するので、できる代決素面を体た分布 するように定義するのが好ましい。図2に示す例では、三 次元階高体Mの表面上に定義された1つの欄本点の (x,y,z)がが示されている。このように、種本 点句は、XYZ三次元座標系上における座標値(x,

y, z)をもった点として定義することができる。 【0025】次のステップS3では、各標本点Qについ て法線ベクトルNを求め、これを投影而に投影して得ら れる投影ベクトルN\*と基準軸との交差角をが求められ る。図2に示す例では、標本点Q(x, y, z)につい ての法線ベクトルNが示されている。この法線ベクトル Nは、標本点Q付近の微小面(三次元構造体Mの表面の 一部を構成する面) に対して垂直外側に向かうベクトル として定義できる。この法線ベクトルNは、その各座標 軸方向成分(nx,ny,nz)によって表現すること ができる。上述したように、この例では、YZ平面を投 影面Syzとしているため、この法線ベクトルNをYZ 平面に投影した投影像が、投影ベクトルN\* として得ら れることになる。図示のとおり、投影ベクトルN\*は、 標本点Q(x, y, z)を投影面Syz(YZ平面)に 投影して得られる投影点Q\*(0,y,z)を起点と し、投影面Syzに含まれるベクトルであり、いわば、

法線ベクトルNのY軸方向成分およびZ軸方向成分の情 報のみをもったベクトルということができる。

【0026】図2の例では、Z軸を基準軸Rとしている ため、この投影ベクトルN\*とZ軸とのなす角が交差角 さとして得られることになる、なお、交差角をは符号を もった角度として定義するようする。たとえば、図2に 示すように、二次元YZ座標系において、投影ベクトル N\* が第1象限に位置する場合には交差角をは正の値を とり、第2象限に位置する場合には交差角をは負の値を とるように定義する。こうして求められた交差角をは、 法線ベクトルNのY軸方向成分とZ軸方向成分との符号 を者慮した割合を示す情報をもった量ということがで き、標本点Q付近の微小面の傾斜に関する情報が含まれ ていることになる。なお、後述するように、実用上は、 投影ベクトルN\*が第3象限や第4象限に位置すること がないように、三次元構造体Mの形状定義を行うのが好 ましく、この場合、交差角をは、-90°(投影ベクト ルN\* がY軸負方向を向いたベクトルとなる場合) から +90°(投影ベクトルN\*がY軸正方向を向いたベク トルとなる場合)の範囲内の値となる。

【0027】続くステップS4では、各標本点Qを記録 面に投影することにより投影点Pを定義し、この投影点 Pについて、対応する標本点Qについて求められた交差 角<br />
書に応じた方位角<br />
のを定義する。<br />
たとえば、図2に示 す例では、XY平面を記録面Sxvとしているため、X Y平面上に標本点Q(x,y,z)の投影点P(x, y, 0)が定義され、この投影点Pについて所定の方位 角 $\theta$ が定義される。図2には1つの投影点Pしか示され ていないが、もちろん、記録面Sxy上には、多数の標 本点Qのそれぞれについて投影点Pが定義されることに なり、各投影点Pには、対応する標本点Qについて求め られた交差角をに応じた方位角のがそれぞれ定義される ことになる。ここで、方位角 $\theta$ は、投影ベクトルN\*に ついて求められた交差角をに関連した角度として定義で きれば、どのような定義を行ってもかまわないが、三次 元構造体Mの立体形状をできるだけ正確に表現する上で は、方位角θが交差角をに対して線形関係を維持するよ うに設定するのが好ましい。具体的には、 $\theta=k\cdot\epsilon$ (ただし、kは1未満の定数) なる式に基づいて方位角 θを定義すれば、方位角θの絶対値が交差角をの絶対値 より大きくなることはないので、取り扱い上便利であ る。ここでは、k=1/2に設定し、 $\theta=\epsilon/2$ なる式 により方位角θを定義した例について述べることにす

[0028]次のステッア55では、記録値上に定義された多数の根勢点ドのそれぞれについて、方位ペクトル Vが求められる。この方位ペクトルいは、所定の参照方 向Uに対して方位角ををなす方向を向いた記録値上のベ クトルとして定義されるものである。別名に記録値 エッとなるXX半面の平面図であり、別名に示す技勢点

P(x, y, 0) について求められた方位ベクトルVが 示されている。上述したように、ここに述べる例では、 方位角 $\theta$ は、 $\theta = \varepsilon / 2$ なる式により定義される。そこ で、参照方向UとしてX軸正方向をとったとすれば、図 3に示すような方向ベクトルVが、投影占P(x,v. (1) について定義されることになる、参照方向Uは、最 終的に形成されるヘアラインの向きを決めるパラメータ として機能するだけであり、記録面Sxy上の方向であ れば、どのような方向に定義しても実質的な差はない。 【0029】結局、図2に示す1つの標本点Q(x. y, z) について、記録面Sxy上に投影点P(x, y, 0)が定義され、図3に示すように、この投影点P (x, y, 0) について所定の方位ベクトルVが定義さ れることになる。上述したように、標本点Qは、三次元 構造体Mの表面上のサンプル点として多数定義されてい るため、これらについての投影点Pも記録面Sxy上に 多数定義されることになり、これら多数の投影点Pのそ れぞれについて、方位ベクトルVが定義されることにな る。そこで、ステップS5では、これら多数の方向ベク トルVに沿った多数のヘアラインHが定義される。たと えば、図4に示すように、記録面Sxy上に5つの投影 点P1~P5が定義され、各投影点にそれぞれ方位ベク トルV1~V5が定義されていたとすると、これら各方 位ベクトルV1~V5に沿った1本のヘアラインHを定 養することができる。図示のように、ヘアラインHは 幅Wをもった細長い閉領域から構成されており、この例 では、1本のヘアラインの幅Wは約30μm程度、長さ は3~7mm程度である。記録面Sxy上には多数の投 影点Pが定義されており、これら多数の投影点を用いて それぞれヘアラインを構成すれば、図5に示すように、 記録面Sxy トに多数のヘアラインHを定義することが できる.

【0031】こうして多数のヘアラインが定義できれば、ヘアラインの内部領域(図5にハッチングを施した 領域)と外部領域とからなる二値画像を示す画像データ を作成することができる。結局、図1の流れ図における ステッア51~55の処理は、このような多数のヘアラ インからなる二値画像を示す画像データを作成する処理 ということができ、この処理はコンピュータを用いた海 第により実行できる。最後に、ステッアSらにおいて、多数のハアラインを物理的な凹凸構造としてエンボス化 をサート上に形成する処理が行われる。たとえば、図5 においてハッチングが施された内部領域を凹部、それ以 外の外部領域を凸部、とするような凹凸構造をもったエ シボス化粧シートを作成すれば、現のハアラインは 長い清として形成されることになる。逆に、図5においてハッチングが施された内部領域を凸部、それ以外の外 縮領域を凹部、とするような凹入精造をもったエンボス 化粧シートを作成すれば、個々のハアラインは組長い山 原状に降起した精造体として形成されることになる。 10032182、2、銀字帖で支体形分生しる理由

さて、上述のような方法で申求されたエンボス化能シートを観察すると、原面像となった三次元精造体Mの立体 形状を視覚的に混勝することができる。もちろん、エン ボス化能シート上に形成されている実際の構造は、多数 のヘアラインからな回出情報にすぎず、原面像となっ た三次元精造体Mの立体形状がそのまま再現されている わけではない。しかしなから、エンボス化能シートを観 等すると、その変配にあたからこ次不構造体Mの立体形 状が存在するかのような視覚的な効果が生じることにな る、このような効果が生じる理由についての詳細な理論 的解析は、まだ行われていないが、本期発明器は、その 大まかな原理を次のように説明できるものと考えてい る。

【0033】いま、図6の斜視図に示すように、厚みD 1をもったエンボスシートEの表面に、深さD2の細長 い溝G(以下、ヘアライン条溝Gと呼ぶ)が多数形成さ れている場合を考える。多数のヘアライン条溝Gは幅W 1、間隔W2をもって互いに平行になるように形成され ているものとする。このようなエンボスシートEは、そ の表面から得られる反射光の強度が観察方向により異な ることが知られている。このエンボスシートEを、ヘア ライン条溝Gに平行な面で切断した断面を図7(a) に示 し、ヘアライン条溝Gに垂直な面で切断した断面を図7 (b) に示す。図7(a) に示すように、ヘアライン条溝G に対して平行な方向から入射した光は、ヘアライン条溝 Gの底面で反射して、そのままヘアライン条溝Gに沿っ た方向へ鏡面反射して射出する。これに対して、図7 (b) に示すように、ヘアライン条溝Gに対して垂直な方 向から入射した光は、ヘアライン条溝Gの壁面および底 面で何回も反射して、最終的にバラバラな方向へ拡散反 射光として射出する。このため、ヘアライン条溝Gに平 行な方向から観察すると、強い鏡面反射光が得られる が、ヘアライン条溝Gに垂直な方向から観察すると、鏡 面反射光は弱くなる。

【0034】このように、ヘアライン条溝Gは異方性反射を生じる性質があるため、その観察方向によって見え 方が異なることになる。逆に言えば、同じ方向から観察 した場合、形成されているヘアライン条溝Gの向きによ

って見え方が異なることになる。本発明に係る方法によ って作成されたエンボス化粧シートトには、多数のヘア ライン条溝Gが形成されている。しかも個々のヘアライ ン条溝Gの向きは、記録面Sxy上に定義されたベクト ル場に沿った向きとなっており、このベクトル場は、原 画像となる三次元構造体Mを構成する微小表面の特定の 方向に関する向き(微小表面に立てた法線ベクトルNの 投影面Syzに沿った方向に関する向き)を反映したも のとなっている。このため、エンボス化粧シートトの任 意の点(記録面上の任意の投影点Pに対応)における反 射光強度は、原画像となる三次元構造体Mの対応点(標 本点Qに対応)における反射光強度に対して相関をもっ た量になる。本発明に係るエンボス化粧シートによっ て、原画像となる三次元構造体Mの立体形状を視覚的に 認識できる理由は、このように、エンボス化粧シートト で実際に生じている反射現象と、仮想の三次元構造体に ついて理論的に生じる反射現象との間に相関があるため と考えられる。

【0035】要するに、本発明の基本概念は、立体模様 の原画像となる三次元構造体の表面に配置された多数の 標本点Qと、これら各標本点Qの所定の記録面上への投 影像に相当する多数の投影点Pとを定義し、各標本点Q のそれぞれについて法線ベクトルNを求め、各標本点Q についての法線ベクトルNの特定の方向に関する方向成 分に対して相関をもった方位ベクトルVを、記録面Sx y上の、当該標本点Qに対応する投影点Pの位置に定義 し、この記録面Sxy上に定義された多数の方位ベクト ルVによって記録面Sxy上にベクトル場を形成し、こ のベクトル場に沿った向きに配置された多数のヘアライ ンHを定義し、これらヘアラインHに相当するヘアライ ン条溝Gによって凹凸構造を形成することにある。この ような凹凸構造が形成されたエンボス化粧シートでは、 ヘアライン条溝Gによってベクトル場が表現されてお り、このベクトル場が、三次元構造体M上の個々の標本 点Qについての法線ベクトルの特定の方向成分に相関関 係をもった場となっているため、三次元構造体Mに応じ た立体模様が観察されるのである。

【0036】 §3、パラメータの設定パリエーションもちろん、本売明に係る方法による立体形状の表現手法は、いわゆるホログラムを用いて、原画像として用いた三次 戸橋流体が正しい立体像として再生されるわけではない。しかしながら、エンボス化粧シートの主たる用途は、 競科や家具などの表面遺跡であるため、正確立生態できれば十分である。したがって、本売明を実施する上で定義すべき種々のパラメータは、かなり自由変をもっていることになって、

【0037】たとえば、前述の実施形態では、XY平面上に記録面Sxyを定義し、YZ平面上に投影面Syz

を定義し、乙軸上に基準軸にを定義しているが、記録 面、投影面、基準軸といったパラメータの定義は、必ず しもこのような定義にする必要はない、同一の二次元精 造体的を用いたとしても、記録面、投影面、基準軸の定 態を変えることにより、最終的に得られるヘアラインパ ターンはそれぞれ異なったものとなり、エンボス化粧シ ート上に顕彰される立体境路と行れぞれ変なったものと なが、いずれにしても何らかの女体模数/得くられる とどのように定義するかによって、立体視効果が顕著に 得られる観読が向か左右を出ることに定るので、実用上 は、記述師に対して垂直となるような面を投影面として 定義するが始ませい。

【0038】ここでは、この投影面の意味について、も う少し検討してみる。いま、図2に示すように、記録面 Sxy (XY平面) に直交するような投影面Syz (Y Z平面)を定義した場合を考える。記録面Sxy上に得 られるヘアラインの向き (方位角母)を決定する要素 は、投影ベクトルN×と基準軸Rとのなす交差角をであ るが、この交差角をには、各法線ベクトルNのうちのX 軸方向成分に関する情報は全く含まれていない。すなわ ち、法線ベクトルNのX軸方向成分は、法線ベクトルN を投影面Syzへ投影して、投影ベクトルN\*を得か時 点で失われてしまうことになる。したがって、投影面S yzを用いて記録面Sxy上に得られたヘアラインバタ ーンには、各法線ベクトルのX軸方向成分は一切含まれ ていないことになる。本来、三次元構造体Mの立体形状 を正確に記録するためには、決線ベクトルNのX軸、Y 軸、乙軸方向成分のすべてを記録しておかねばならない が、本発明では、このうちの1軸方向成分を無視した記 録が行われることになる。別言すれば、三次元のベクト ル成分 (三次元構造体Mの法線ベクトル成分)を、二次 元のベクトル成分(記録面上にヘアラインの流れとして 表現されたベクトル場)として表現してしまったため、 本発明に係るエンボス化粧シートでは、正確な三次元立 体を再生するための情報は既に失われているのである。 【0039】図2の例のように、YZ平面上に投影面S yzを定義すると、法線ベクトルNのX軸方向成分の情 報が記録されなくなるので、記録面Sxyトに形成され たヘアライン条溝を観察する際に、視点位置をX軸方向 に移動させたとしても、立体視効果は得られなくなるこ とは直観的に理解できるであろう。結局、観察時の視点 位置から記録面へ向かう視線ベクトルなるものを定義し た場合、この視線ベクトルが投影面Syzに含まれるよ うな形態で、この視線ベクトルの向きを変化させると、 最も顕著な立体視効果が得られるものと考えられる。こ のような理由から、投影面は、観察時において立体視効 果が最も顕著となる面としての意味をもつことになる。 したがって、垂直方向から観察されることが多い壁紙な どの一般的な観察態様を考慮すると、記録面 (この場

会、整然の表面)に対して重直な投影雨を設定しておけば、一般的には、立体視効果の高いエンボス化能シートを作成することが可能になる。もちろん、天井杉の表面に用いる特殊なエンボス化能シートであって、通常、斜め45・の角度から観察されることが多いというような場合には、記録面に対して45・の角度で交わるような投影雨を定義した方が、より顕著な立体視効果が期待できる場合もある。

【004句】また、本発明において原画像として用いる 三次元構造体Mは、最終的にエンボス(歴史ント上に表 収まれる立体規模を左右する重要な無材というため 収まれる立体規模を右右する重要な無材というため とのような三次元立体を三次元構造体がとして定義して かなまない。ただ、い地かる原面についてまで、記録 を行うことはできないので、実用上は、関画の生とない 三次元構造体Mを用いるのが封ましい。具体的には、記 録面に対して直交する基準単位定義し、この基準単に 下で方方的から見たときに関節が生じない構造をもった三 次元構造体を定義し、交差角きが、一90 °≤≤≤+9 0 °の範囲となるように設定するのが好ましい。

【0041】たとえば、図8に示す三次元構造体Maは 隠面の生じない三次元構造体の一例であり、図9に示す 三次元構造体Mbは隠面の生じる三次元構造体の一例で ある。いずれも、XYZ三次元序標系におけるXY平面 上に記録面Sxyを定義し、YZ平面上に投影面Syz を定義し、乙軸方向に基準軸Rを定義した例であり、投 影面Syzにおける断面が示されている。図8に示す三 次元構造体Maは、記録面Sxy上に載置した半球状の 立体であり、基準軸Rに平行な方向(図の上方)から見 たときには、隠面は一切生じていない。このように、隠 面が生じない立体の場合、その表面上の任意の様本占に ついての交差角をは、必ず-90°≤を≤+90°の筋 囲となる。たとえば、図の右半分に位置する任意の標本 点Q1については、図示のとおり、投影面Syz上への 投影点Q1\*を起点とする投影ベクトルN1\*と基準軸 Rとの交差角 § 1が、0° ≤ § ≤ + 90° の範囲内とな り、図の左半分に位置する任意の標本点Q2について は、図示のとおり、投影面Syz上への投影点Q2\*を 起点とする投影ベクトルN2\*と基準軸Rとの交差角を 2が、-90° ≤ § ≤ 0° の範囲内となる。このよう に、隠面が生じない半球表面のような立体を三次元構造 体として定義した場合、記録面Sxy上には、この三次 元構造体のすべての表面をヘアラインとして記録するこ とができる。

【0042】一方、図9上示す三次末構造体Mbは、記 録面Sxy上に載定した球状の立体であり、基準輸配に 平行な方向(間の上方)から見たとき、下半分(いかゆ 高青半年総分) は護面となってしまう。このように、隠 面が生しる立体の場合、その表面上の任意の係本点につ いての交差角をは、必ずしも一90°≤を≦+90°の

節囲内の角度にはならない。たとえば、図の右半分に位 置する任意の標本点Q1 (隠面上の点ではない) につい ては、図示のとおり、投影面Syz上への投影点Q1\* を起点とする投影ベクトルN1\*と基準軸Rとの交差角  $\xi 1$ が、 $0^{\circ} \le \xi \le +90^{\circ}$ の範囲内となっているが、 図の左半分に位置する任意の標本点(Q2)(間面上の点) については、図示のとおり、投影面Syz上への投影点 Q2\* を起点とする投影ベクトルN2\* と基準軸Rとの 交差角  $\varepsilon$  2 が、 $-180^{\circ} \le \varepsilon \le -90^{\circ}$  の範囲内とな る。このように、隠面が生じる球表面のような立体を三 次元構造体として定義した場合、記録面Sxy上には、 この三次元構造体の一部分(北半球部分)しか記録でき ない。したがって、実用上は、図8に示す例のように、 隠面の生じない三次元構造体を定義するのが好ましい。 【0043】続いて、方位角のというパラメータについ て考えてみる。上述の実施形態では、投影ベクトルN\* と基準軸Rとのなす交差角まと、投影点Pにおける方位 ベクトルVの参照方向Uに対する方位角のとの間の相関 関係として、 $\theta = \varepsilon / 2$ なる関係を定義していた。しか し、方位角のなるパラメータの定義は、必ずしもこのよ うな一義的な定義を行う必要はなく、交差角をに対して 何らかの相関関係を有する角度として定義できればよ い。ただ、三次元構造体Mの立体形状をできるだけ正確 に表現する上では、方位角  $\theta$  が交差角  $\theta$  に対して線形関 係を維持するように設定するのが好ましく、具体的に は、 $\theta = k \cdot \epsilon$  (ただし、kは1未満の定数) なる式に 基づいて方位角 $\theta$ を定義するのがよい。もちろん、 $\theta$ = ることもできるが、本願発明者が試みた限りでは、k=  $1/2程度に設定して<math>\theta = \epsilon/2$ なる関係を用いるのが 実用的である。特に、前述したように、隠面の生じない 三次元構造体を用いた場合、交差角をは、 $-90^{\circ} \le \varepsilon$ ≤+90°の範囲内の角度になる。このかめ、kがあま り1に近いと、方位角 $\theta$ の分布が、 $-90^{\circ} < \theta < +9$ 0°の範囲となるため、作成されるヘアラインの指向性 が定まらなくなる。 $k=1/2程度に設定して<math>\theta=\epsilon/$ 2とすれば、方位角 $\theta$ の分布が、-45° < $\theta$ <+45\*の範囲となるため、参照方向Uへの指向性が得られる ようになり、マクロ的に見れば、参照方向Uに沿った方 向に細長い多数のヘアラインを形成することができるよ うになる。

【0044】84、より実用的なヘアラインの作成方法 前途した81では、図1の流れ図に基づいて本売明の基 本手順を説明した、この基本手順では、三次式権金体 の表面に多数の陽本点Qを定義し、各個本点Qについて 記録面上に投影点Pを求めている。このように、まず職 本点Qを定義し、続いて各圏本点Qについて起き点Pを 求める、という手順は、本発明の基本思想に沿った手順 ではおるが、実用上は、必ずしもこのような手順を採る 必要収金く、実質的に同じ結果が得られる方法でされれ ば、別な手順を採ってもかまわない。実際、コンピュー 夕を用いた演算を行うことを考えると、むしろ逆の手順 を採った方が実用的と言える。 図1の流れ図におけるス テップS1~S5までの手順の最終目的は、記録面上に 得られたベクトル場に沿った多数のヘアラインパターン を得ることである。したがって、記録面上のベクトル場 は、ヘアラインパターンの作成に必要な解像度で求まっ ていれば足りることになり、それ以上の解像度でベクト ル場を求める必要はない。このように、ヘアラインパタ ーンの作成という観点から考えると、まず、記録面上に 必要な解像度で投影点Pを定義し、この投影点Pから逆 に各標本点Qを求めるようにした方が効率的である。以 下、このように、先に投影点Pを定義することにより、 記録面上にヘアラインパターンを作成する手法を採り入 れた具体的な手順を、図10および図11の流れ図に基 づいて説明する。

【0045】まず、ステップS11において、記録面、基準軸、投影面、三次元構造体の定義を行う、これは図 1に示すステップS12全へ同様である。ここでは、前 述の実施形態と同様に、XY平面を記録面Sxyとし、 乙輪を基準軸Rとし、Y2平面を投影面Syzとし、任 窓形状の三次元構造体Mを定義した場合について以下の 説明を行うことにする。

【0047】 様くステップ513では、各格子点下を乱 数に基がいてランダ人移動ともを助整を行う。上途のよ うに、各格子点下は1本のヘアラインの起点となるべき 点であるが、この起点が規則的に配置されていると、表 移的に規則的を配置をもったヘアラインが作成されることになり好ましくない。一般に、規則的な配置はエンボ ス成形後に設置されやすく、表現したい立体をとは無関 係な印象を与える原因となる。したがって、本来列を実 施する上では、ヘアラインバターンはできるだけラング ムに配置されている方が好まし、ここに示す物では 図12に示すように規則的に配置された各格子点下を、 X費力的にランダムを変じ量はメだけ変位させ、Y軽力 のにラッグメムを変じ量はメだけ変位させ、となり、 のにラッグメムを変し重しまだけませまり。 ランダム移動させている。図12に白丸で示す点P(x+dx,y+dy)は、このようなランダム移動が行為 たた後の格子点である。ここで、変位量インの範囲を、 -tx/2≤dx≤+tx/2とし、変位量のの範囲を、 -tx/2≤dx≤+tx/2とし、変位量のの範囲を、 -ty/2≤dy≤+ty/2とすれば、1つの格 子点T(x,y)の移動範囲は、図12に破線で示すような矩形破皮下内に制限されることになる。

【0048】図13は、このようにして、8個の格子点 についてランダム移動を行った状態を示す図である。図 に黒丸で示された点P1(1)~P1(8)が、移動後 の格子点を示している。実は、これらの各点P1(1) ~P1(8)は、いずれもヘアラインHの起点となるべ き第1番目の投影点に他ならない。以下の説明では、記 綾面Sxy トに定義される投影点を、Pi(i)なる符 号で示すことにする。ここで、jは作成するヘアライン のシリアル番号であり、iは1本のヘアラインを構成す る各構成点のシリアル番号である。図13に示す8個の 点は、いずれもヘアラインの起点となるべき投影点であ るから、いずれも i=1となっている、また、図示の例 では、合計8本のヘアラインを作成する単純なモデルを 示しているので、8個の投影点P1(1)~P1(8) のみが示されているが、実際にはより多数 (合計 J本) のヘアラインが作成されることになり、J個の投影点P 1 (1)~P1 (J)が定義されることになる。

【0049】このように、 J本のヘアラインの記点とな るべき J個の投影点P1(1)~P1(J)を定義する 際に、まず、ステップS12において、規則的に配置さ れたJ個の格子点Tを定義し、続いて、ステップS13 において、これらをランダム移動させる、という手順を 採ることは、実用上、非常に意味のあることである。上 述したように、予期せぬ可視パターンを回避するために は、各ヘアラインは、できるだけランダムに配置するの が好ましい。しかしながら、完全にランダムに配置して しまうと、ヘアラインの密度分布が一様にはならなくな り、ヘアラインが密集した部分と、過疎な部分とが生じ てしまい、やはり好ましくない結果となる。 Fiがしたよ うに、一旦、規則的に配置した格子点をランダム移動さ せる、という手法を採れば、記録面全体としては一様な 密度分布をもちながら、個別に見ればランダムに配置さ れているという理想的なヘアライン分布を得ることがで

【0050】続いて、ステップS14において、ヘアラ インのシリアル番号パラメータ」を初期値1に設定し、 ステップS15において、ヘアラインの構成点のシリア ル番号パラメータ1を初期値1に設定し、以下の一連の 手順を実行する。

【0051】まず、ステップS16では、投影点Pi (j)から遊に標本点Qi(j)を求め、投影点Pi (j)についての方位ベクトルVi(j)を求める処理 が行われる。たとえば、j=1,i=1の場合、まず、 図13に示す投影点P1(1)についての標本点Q1

(1) が逆に求められる、投影点Pから根本点のを求め るには、単に、投影点Pにおいて記録面上に立てた差線 と三次元構造体料の表面との支点を求める演算を行えば よい、得られた文点が標本点のということになる。提本 成分がまったら、その位置における法線ペクトルNを 求めることができ、投影ペクトルN・を求めることができる。 したがって、交差角を求めることができ、方したがって、方位 角のを決定することができる。投影に即本点 Qを求めるのは、この方位角のを決定するために他なら ない、方位角のか求まれば、記録面上において、所定の 郷販力印におけて、方位角の行機とった方面を向い なペクトルとして、方位ペクトルVを求めることができ

【0052】図14は、第3番目のヘアラインの形成過程を示す平面図 記録面S x y を示す図)である。上述 りたステップ3 16の手機を実行することにより。 第3番目のヘアライン日 j の配点となるべき第1番目の投影点 P1(j)たロステップ 50元で、方 10元で、方 10元で、 10

(j)だけ隔たった位置に、第2番目の投影点P2(j)が定義されることになる。

【0053】このステッアS16およびS17の処理は、スチップS18およびS19を能で、1=1~「まで会計「国場別区して行われる。ここで、「は追敷によって決定される整体である。図14に示す例は、【=5に設定した例である。すなわち、ステップS16および S17の処理が5回機り返し実行された結果、第1番目の投影点P1(J)かた第6番目の投影点P6(J)が定義されている。

【0054】棘パて、図11に示すステップS20では、こうして得られた第1番目の投影点P1(1)から (1)かに至さまでの合計(1+1)個の投影点P・(2)が出端あるいはスプライン曲線などを用いて持っかに連結することにより、第 j番目のヘアライン日1の単格が形成される、たとえば、図14に示す例の場合。6つの投影点P1(j)~P6(j)を、ベジェ曲線あるいはスプライン曲線など。使用いて滑らかに連結することにより、図15に大線で示すようなヘアライン日1の骨格が形成されることになって

【0055】更に、ステップS21において、このヘア ラインHjの骨格に、幅を定義し、幅をもったヘアライ ンを定義する。ここに示す美能形態では、図16に示す ような福岡敷を定義しておき、ヘアライン日 j の脊格に この福岡敷を変通日し、両端部において高減するような幅 を定義している。図16のグラフは、ヘアラインの骨格 に沿った位置を精験に、当該立路ではおいるになりを にみた位置を無性に、当該立路でおりる様を建転と ったグラフであり、機軸は0~10範囲に規格化されて いる。このような幅関数を用いれば、ヘアライン骨格を 長のそれぞれ30%に相当する中央部分において一定 の幅Wをものような幅をもかたヘアラインを定義するこ どができる。図15に示す輪神鏡をJは、ヘアライン月 Jの骨格に、このような個限数を適用して得られる標を もったヘアラインの輪地線をJまいも、

【0056】図4あるいは図5に示す例では、いずれの 部分も同一幅WをもったヘアラインHを作成する例を示 したが、実際には、図15に示すように、両端部分にお いて幅が漸減するようなヘアラインを定義するのが好ま しい。その理由は、ヘアラインの幅Wが、§2で述べた 異方性反射に悪影響を与えることを抑制するためであ る。たとえば、図17(a) に示すように、端部に至るま で同一幅Wをもったヘアラインが形成されていた場合、 ヘアライン条溝の側部エッジE1に照明光M1が昭射さ れた場合の反射態様と、ヘアライン条溝の端部エッジE 2に照明光M2(照明光M1に直交する方向を向いてい る)が照射された場合の反射態様とが近似するため、異 方性反射の効果が若干失われることになる。これに対 し、図17(b) に示すように、端部において幅Wが漸減 するようなヘアラインが形成されていた場合。 ヘアライ ン条溝の側部エッジE3に照明光M3が照射された場合 の反射態様と、ヘアライン条溝の端部に照明光M4(照 明光M3に直交する方向を向いている)が照射された場 合の反射態様とは異なるため、異方性反射の効果が損な われることはない。

【0058】こうして、記録面上のランダムな位置に、 ランダムな長さをもった多数のヘアラインを定義するこ とができる。しからこれらのヘアラインの流れは、原面 像として定義した三次元構造体の微小両の向と円連也 たものとなっている。なお、上述のような手順で合計J 本の偏ちもったペアラインを定義すると、ヘアライン同 は、図18に示す例では、4本のペアライント1ー544 のうち、ヘアライン日と旧3とが移行的に重なりを生 じている。このような重なりが生じるような場合、後かし の免生会せるヘアラインの向きを若干能正することによ り、重なりを回避するようなことも可能であるが、本類 発展者が実際に作成したエンボス化粧シートを見る限り は、このような重なりが生じないも、立体複数の観察 には何ら支韓は生じていない、したがって、図18に示 すような重なりが生じていても、何ら問題は生じないと 考えられる。

【0059】図11のステップS24では、こうして作 成されたJ本の幅をもったヘアラインH1~HJの内部 領域と外部領域とを区別する二値画像を示す画像データ が作成される。たとえば、図18に示す例では、ハッチ ングを施した部分が内部領域、それ以外の部分が外部領 域となる。そして、ステップS25では、この画像デー 夕に基づいてエンボス版が作成される。このエンボス版 は、最終的な製品であるエンボス化粧シートを大量生産 するための版として用いられるものである。コンピュー タから出力される二値画像データに基づいて、凹凸横浩 をもったエンボス版を作成する手法としては、既に種々 の方法が知られているため、ここでは具体的な説明は省 略する。こうしてエンボス版が作成できれば、ステップ S26において、このエンボス版を用いて、透明シート の表面にエンボス加工が行われ、最後のステップS27 において、このエンボス加工済みの透明シートが印刷シ ート上に貼り合わされ、最終製品であるエンボス化粧シ ートが作成される。

【0060】図19は、エンボス版10と、透明シート 20と、印刷シート30との関係を示す断面図である。 エンボス版10上には、二値画像に基づく凹凸パターン が形成されている。たとえば、ヘアラインの内部領域が 凸部11となり、外部領域が凹部12となる。このエン ポス版10を用いて、透明シート20トにエンボス加丁 を施すと、凹凸関係が逆転し、ヘアラインの内部領域が 凹部21となり、外部領域が凸部22となる。 したがっ て、この場合、透明シート20上には、ヘアライン条溝 が形成されることになる。 もちろん、エンボス版10を 作成する際に凹凸の関係を逆にしておけば、透明シート 20上には、ヘアラインに相当する部分が隆起した構造 が得られる。印刷シート30は、表面に何らかの絵柄 (無地でもよい)が印刷されたシートであり、透明シー ト20を印刷シート30上に貼り合わせることにより、 エンボス化粧シートが作成される。このエンボス化粧シ ートでは、表面にヘアラインの凹凸構造が形成されてお り、透明シート20を通して印刷シート30上の印刷面 を観察することができる。したがって、印刷シート30 に印刷された終柄に、透明シート20の凹凸構造による 立体模様が重なって観察されることになる。もちろん、 印刷シート30の絵柄を無地にしておけば、立体模様の かが観察されることになる。

【0061】このように、透明シート20と印刷シート 30との積層構造によりエンボス化粧シートを形成する ようにすれば、印刷シート30トに形成された平面的な 印刷模様と、透明シート20の凹凸構造により観察され る立体模様との組み合わせにより、種々の模様パターン を表現することが可能になる。もっとも、本発明に係る エンボス化粧シートは、必ずしもこのような積層構造を 採る必要はなく、印刷シート30は必須の構成要素では ない。要するに、本発明では、何らかのシート上にヘア ラインからなる凹凸構造が形成されていれば足り、必ず しも透明シートを用いる必要はない。また、家具の表面 装飾などに適用する場合であれば、必ずしもシート状の ものを家具の表面に貼り付ける必要はなく、たとえば、 家具の構成材料自体の表面に、ヘアラインからなる凹凸 構造を形成しても、本発明に係るエンボス化粧シートを 貼り付けたのと実質的に同等の効果が得られる。本明細 書では、説明の便宜上、最も一般的な利用形態であるエ ンボス化粧シートについて、本発明を適用した例を述べ ることにするが、本発明は、シート状の装飾物への適用 に限定されるものではなく、これと実質的に同等の効果 が得られる表面装飾への適用も可能である。

## 【0062】 § 5. いくつかの実施例の提示

ここでは、8 4 で流べた方法で作成したいくつかの実施 何を掲示する、いずれら、図 2 に示すように、X 7 と 上に記録面 S x y を定義し、Y 2 平面上に投影面 S y z を定義し、Z 性上に基準機札を定義して実際に作成した エンボス化能サントに、所注か用の必免を照射した。 の視点から概察したときのパターンを示してある。実際 には、視点位置を移動さることにより、原画像となっ た三次天構造体Mの立体規外生じることになる。

【0063】図20の上半分に示す半載パターンは、図 8に示すような半速を多数並べた三次元構造体を用いた 例である。この何では、大人2種類の半球が用いられて いるが、小さな半球は、図8に示すような凸半球(記録 面8×xの上に置かれた北半球の外側面に相当)のパタ ーンであり、大きな半球は回半球(記録面8×xの下に 置かれた南半球の内側面に相当)のパターンである。こ 成ようた三次元構造体例は、X72三次元連編系において、突数X, Y, Zの関係式を用いた幾何学立体として 定義することが可能である。図20の下半分には、球の 中心を原点、半径を1としたときの。凸半球はよび四半 球を定義する式を示してある。いずれも、立体を定義す る式は、各立体表面の任意の概本点の(x, y, z, z) (nx, ny, nz)は、標本点Q(x, y, z)に立 て沈誠終へクトルのX軌, Y軌, Z帳方向成分を定義す る式となっている。たとえば、凸半球の場合、任意の標 本点Q(x, y, z)について、z=(r²-x²-y 2)1/2なるが成り立ち、この標本点Q(x, y, z)に立いて沈遠ペクトルは、(x, y, z)なるベク トル張分を有していることになる。

【0064】図21の上半分に示す円齢パウーンは、 師が記録網5××上で表するように、記録個5××上 常集して配置された多数の円線を三次元構造体として用 いた例である。この例では、いずれら仏円線(別点の2 経験が正の値をと日降途:上向き門論)が用いるたい るが、四円線(別点の2座棚が負の値をと円線:下向 きが、四円線(別点の2座棚が負の値をと円線:下向 さん。四円を中分でした。 は、距面の中心を原点、半径を下、高さをわとしたとき の、凸開始および四円線を実着する式および法線ペクト ルを示す式を構造してある。

【0065】図22の上半分に示す円柱パターンは、中 心軸が記録面Sxvに含まれ、X軸に平行となるよう に、記録面Sxy上に密集して配置された多数の円柱を 三次元構造体として用いた例である。このパターンの上 半分では凸円柱(記録面Sxyの上方に位置する上半分 の円柱の外側面)が用いられており、このパターンの下 半分では凸円柱と凹円柱(記録面Sxyの下方に位置す る下半分の円柱の内側面) とを交互に配置した機造体が 用いられている。図22の下半分には、円柱の中心軸を X軸、半径をrとしたときの、凸円柱および凹円柱を定 義する式および法線ベクトルを示す式を掲載してある。 【0066】図23に示す部分円柱パターンは、図24 に示すような部分円柱を敷き詰めた三次元構造体を用い た場合のパターンである。このように、幾何学図形の一 部分のみを利用してパターンを作成することも可能であ る。図25に示す金網パターンは、図26に示すような 蛇行円柱を縦横に組み合わせた三次元構造体を用いた場 合のパターンである。図26に示す蛇行円柱は、通常の 円柱を示す式に、正弦波を示す式を組み合わせることに より、数式定義が可能である。

【0067】これまで述べた例は、いずれも三次活構を を、 熱神学記録を示す文書印いて突襲していたが、本 発明で用いる三次元構造体は、任意の順本点Qにおける 法線ペクトルれを求めることができれば、どのような定 整を行ってもかまむない。したがって、多数の場かで 集合して三次元構造体を定義することも可能であ る。最近は、コンピュータグラフィックス技術の発達に より、任意の三次元形状をポリゴンとして表現すること が容易に行えるようになってきており、このようなコン ピュータグラフィックスによって申載されたポリゴンデ ータを、三次元構造体として利用すれば、非常にパラエ ティーに富んだ立体模様を作成することが可能になる。 20681また、本男別を実施するとで、三次元構 造体目体のデータは必ずしも必要ではない、もちろ人、 本発明を構成する技術思想としては、何らかの三次元構 造体を定義し、この三分元構造体を構成する酸小面の きを、ヘアラインによるベクトル場として表現すること になるのであるが、実租上は「佐の根本点のにおける 法線ベクトルNさえ定義できれば、本発明に係るエンボ ス化能シートを作成することが可能になる。すなわち、 な体験機の原理機となる三次元構造体を直接定義する代 わりに、当該三次元構造がの表面上の任意の標本点似に 当社も 起機ベクトルトを数でとでで変ますなば、当該三 次元構造体と高限がのに変することが可能になる、当該 三次元構造体と高がなな様をエンボス化能シート上 に記録することが可能になる。

【0069】図27は、このような考え方に基づいて、 三次元構造体を構成する立体を定義する式を用いずに、 任意の標本点位置における法線ベクトルを定義する式の みを用い、エンボス化粧シートを作成した例を示してい る。図27の上半分には、法様ベクトルのみ定義するこ とにより得られたパターンが示されており、図27の下 半分には、定義された法線ベクトルの式が示されてい る。この式を用いれば、任意の座標位置(x、y、z) に存在する標本点Q(x,y,z)における法線ベクト ルのX軸成分nx、Y軸成分ny、Z軸成分nzは、n  $x=t \cdot \cos \alpha$ ,  $ny=(1-t) \cdot \cos \beta$ , nz= (1-nx2-nv2)1/2かる式によって計算さ れる。ただし、 $\alpha$ は、 $\alpha = f 1 (x) で示されるように$ 変数×の関数であり、 $\beta$ は、 $\beta = f 2 (y)$ で示される ように変数yの関数である。また、tは、0<t<1の 範囲内の定数であり、cosαの成分とcosβの成分 との按分比を決めるパラメータとして機能する。

【0070】この例のように注線ペクトルの定義が行われれば、当然、そのような注線ペクトルの育する三次元 構造体が一義物に定義できる。ただし、具体的な式によ を定義の対象となっているのは注線ペクトルであって、三次元構造体自体ではない。三次元構造体自体ではない。三次元構造体は、注線ペクトルを定義さる式によって間接的に定義されていることになる。このように、本系則を実施するにあたって、実務上は、三次元構造体自体を直接定義する必要はなく、注線ペクトルをえ定義でされば十分である。

【0071】 最後に、本等期を用いて、疑似的にカーボンクロスの演巻を表現した実施例を述べておく。カーボンクロスは、光流のある帯状の外を、緩糸および構条として用い、縦横に平織したファブリックであり、機械の無機が全続等や光沢を有する特徴をもっているため、自動車の所挟材などに好んで用いられている。このカーボンクロスを観察する際に視点位置を移動させる。 とくえあいは、照明を影動させつのくり、明るの外というない。 でゆき光沢が呼動して見える。このため、純粋の高級なの機と出されるととになる。 図28 (金) (6) は、この が後 しか カーボンクロスの表面立体形状を示す平面図である。いずれも、実際のカーボンクロスを模擬的に示した平面図であり、図の寸法値Dの実寸は、4mm程度である。図示のとおり、このカーボンクロスは、全体的に市松模様の形態をなしている。

【0072】しかしながら、このカーボンクロスはかで り高値なファブリックであるため、コストを下げるため に、疑似的なカーボンクロスとしばしば用いられてい る。この疑慮的なカーボンクロスを作成するには、本物 のカーボンクロスを写真器が、これを印刷により再現 する方法が得られるが、このような方法で作成された疑 的呼なカーボンクロスには、当然ながら、観察時の光沢 の移動はみられない。

【0073】本専門に係るエンボス化能ンートを用いれ は、観察時に光沢移動が見られる疑似カーボンクロスを 作成することが可能になる。そのためには、実際のカー ボンクロスの凹凸形状を視した三次元相能体を按戦し、 たの三次元精能は活か、てエンボス化能シートを作成 すればよい。もっとも、実際のカーボンクロスは、図2 8に示すように、金体的に市松模様を構成しているた め、図の一辺Dの正方形の開境(以下、単位関処とい う)についてのヘアラインパターンが得られれば、これを を繰り返し配置することにおり、任意の耐寒をもある。 だし、各年9位関域ごとのパターンは、図示のとおり、1 、各年9位関域ごとのパターンは、図示のとおり、1 、各年9位関域ごとのパターンとなるため、同一の パターンを1つおきに90°回転させがら割り付ける 作業が必要になる。

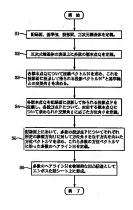
(1) x≥0, y≥0の施囲外においては、 n×=ax·xp\*\*, ny=ay·yp\* (2) x≥0, y<0の施囲外においては、 nx=ax·xp\*\*, ny=-ay·yp\* (3) x<0, y≥0の施囲外においては、 nx=-ax·xp\*\*, ny=ay·yp\* (4) x<0, y<0の施囲外においては、 nx=-ax·xp\*\*, ny=ay·yp\* なる法様ペクトル成分によって間接呼に定義することが 可能である。ここで、ax·ayは、それぞれX能方向 およびY執方向の節らみの大きさを示すバラメータ、p x, pyは、それぞれX権方向およびY報方向のおらなた、pyをは、それぞれX権方向

- カーブの形状を左右するパラメータであり、この三次元 構造体の底面は原点を中心点とする一辺Dなる正方形で あり、寸法D=2となるように規格化されている。 【0075】
- 【発明の効果】以上のとおり本発明に係る立体模様を有 するエンボス化粧シートによれば、任意の立体模様をヘ アライン条溝によって表現することが可能になる。 【図面の簡単大説明】
- 【図1】本発明に係るエンボス化粧シート作成の基本的 な手順を示す流れ図である。
- 【図2】図1の流れ図におけるステップS1において定義される記録面Sxy、基準軸R、投影面Syz、三次 満される記録面Sxy、基準軸R、投影面Syz、三次 大満造体Mを、XYZ三次元直交座標系において定義し た具体例を示す斜視切である。
- 【図3】記録面Sxy上に投影点Pおよび方位ベクトル Vを定義した一例を示す平面図である。
- 【図4】記録面S×y上に定義された複数の投影点Pおよび方位ベクトルVに基づいてヘアラインHを形成した状態を示す平面図である。
- 【図5】記録面Sxy上に多数のヘアラインHを形成した状態を示す平面図である。
- 【図6】本発明に係るエンボス化粧シートの表面に形成されるヘアライン条溝Gの構成を示す斜視図である。 【図7】図6に示すヘアライン条溝Gの異方性反射の原
- 理を説明する断面図である。
- 【図8】上方から見た場合に隠面の生じない半球を三次 元構造体Maとして用いた例を示すXYZ三次元座標系 の側面図である。
- 【図9】上方から見た場合に隠面が生じる全球を三次元 構造体Mbとして用いた例を示すXYZ三次元座標系の 側面図である。
- 【図10】本発明に係るエンボス化粧シート作成のより 実用的な手順の前半部分を示す流れ図である。
- 【図11】本発明に係るエンボス化粧シート作成のより 実用的な手順の後半部分を示す流れ図である。
- 【図12】図10のステップS12の手順によって、記録面S×y上に定義された8個の格子点Tを示す平面図である。
- 【図13】図10のステップS13の手順によって、8 個の格子点Tをランダム移動させ、第1の投影点P1を 作成した状態を示す平面図である。
- 【図14】図10のステップS18までの手順を完了することによって、記録面Sxy上に定義された6個の投影点P1(j)~P6(j)を示す平面図である。
- 87点 F 1 ( ) / ~ F 6 ( ) / を示りて固因とめる。 【図15】図14に示す6個の投影点P1( j ) ~ P 6 ( j )を滑らかに結ぶことにより形成された第 j 番目の
- ヘアラインHjを示す平面図である。 【図16】図15に示すヘアラインHjに幅を定義する ための幅限数の一例を示すグラフである。
- 【図17】図16に示す幅関数を用いて、両端部にゆく

- ほど幅が漸減するヘアラインを形成させる理由を説明する平面図である。
- 【図18】部分的に重複したヘアラインパターンの一例 を示す平面図である。
- 【図19】本発明に係る方法で作成されるエンボス版1 0、透明シート20、印刷シート30の構造を示す断面 図である。
- 【図20】本発明に係る方法で作成されたエンボス化粧 シート上に表現された半球パターンを示す平面図および この半球パターンの原画像となる三次元構造体を定義す る式を示す図である。
- 【図21】本発明に係る方法で作成されたエンボス化粧 シート上に表現された円鯵パターンを示す平面図および この円齢パターンの原画像となる三次元構造体を定義す る式を示す図である。
- 【図22】本発明に係る方法で作成されたエンボス化粧 シート上に表現された円拾パターンを示す平面図および この円柱パターンの原面後となる三次元構造体を定義す る式を示す例である。
- 【図23】本発明に係る方法で作成されたエンボス化粧 シート上に表現された部分円柱パターンを示す平面図で ある。
- 【図24】図23に示す部分円柱パターンの原画像となる部分円柱の斜視図である。
- 【図25】本発明に係る方法で作成されたエンボス化粧シート上に表現された金綱パターンを示す平面図である.
- 【図26】図25に示す金網パターンの原画像となる蛇 行円柱の斜視図である。
- 【図27】原画像となる三次元構造体を定義する代わり に、法線ペクトルのみを定義して作成されたエンボス化 乾シート上に表現されたパターンを示す平面図および当 該法線ペクトルを定義する式を示す図である。
- 【図28】一般的なカーボンクロスの表面立体形状を示 す平面図である。
- 【図29】図28に示すカーボンクロスを疑似的に作成 するために利用される三次元構造体の斜視図である。 【符号の説明】
- 10…エンボス版
- 11…凸部
- 1 2…凹部
- 20…透明シート
- 21…凹部
- 22…凸部
- 30…印刷シート 31…印刷面
- C.j.…幅をもったヘアラインH.j の輪郭線
- D…カーボンクロスの1単位領域を構成する正方形の一 切の長さ
- D1…エンボスシートEの厚み

D2…ヘアライン条溝Gの深さ 点 E…エンボスシート R…基準軸 E1~E3…ヘアライン条溝Gのエッジ部 S1~S27…流れ図の各ステップ F…矩形領域 Sxy…記録面(XY平面) G…ヘアライン条溝 Syz…投影面 (YZ平面) H. H.I. H1~H4···· \ 7 > 1 \ T(x, y)…格子点 L, L1(j)~L6(j)…隣接する投影点間の距離 tx, ty…格子点の配置ピッチ M, Ma, Mb…三次元構造体 U···参昭方向 M1~M4…照明光 V, V1~V5, V1 (j)~V5 (j)…方位ベクト N…法線ベクトル N\*, N1\*, N2\*…投影面上への投影ベクトル W…ヘアラインの幅 P, P(x, y, 0), P1~P5, P1(1)~P1 W1…ヘアライン条溝Gの幅 (8)、P1(i)~P6(i)…配録面Fの投影占 W2…ヘアライン条準Gの問題 Q, Q(x, y, z)…標本点 €, €1, €2…投影ベクトルと基準軸との交差角 Q\* (0, y, z), Q1\*, Q2\*…投影面上の投影  $\theta$ ,  $\theta$ 1,  $\theta$ 2…交差角に基づいて定まる方位角

#### 【図11



# 

【図2】

